

産業構造審議会 産業技術環境分科会
研究開発・イノベーション小委員会
第27回評価ワーキンググループ

日 時： 平成27年12月18日（金） 16：00～17：30
場 所： 経済産業省 別館6階 628会議室

議事次第

1. 技術に関する事業の評価について（審議）
 - （1）有害化学物質代替技術開発 【事後評価】
 - （2）革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 【事後評価】
2. その他

配布資料

- 資料1 議事次第・配布資料
- 資料2 産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会 評価ワーキンググループ 委員名簿
- 資料3 有害化学物質代替技術開発 事後評価報告書（案）
- 資料4 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 事後評価報告書（案）
- 資料5 評点結果のポートフォリオ
-
- 補足資料－1 有害化学物質代替技術開発 事後評価の概要
- 補足資料－2 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発 事後評価の概要